

POLITECHNIKA WARSZAWSKA

Pismo okólne nr 3/2024
Rektora Politechniki Warszawskiej
z dnia 16 września 2024 r.

w sprawie podpisywania dokumentów w systemach elektronicznych funkcjonujących w Politechnice Warszawskiej

§ 1

1. Dokumenty tworzone wewnątrz Politechniki Warszawskiej (wewnętrzne) mogą być tworzone, przetwarzane, rejestrowane, przechowywane, podpisywane i wysyłane w formie elektronicznej. Dokumenty, które zostały zaakceptowane w systemie EZD, USOS oraz portalu pracowniczym SAP są traktowane na równi z dokumentami podpisanymi własnoręcznie.
2. W ramach kontaktów Politechniki Warszawskiej z podmiotami zewnętrznymi, dokumenty powinny być podpisywane podpisem kwalifikowanym. Podpis kwalifikowany jest elektronicznym podpisem odpowiadającym podpisowi własnoręcznemu i niesie za sobą skutki prawne równoważne następstwom dokumentów prawnych podpisanych własnoręcznie.

§ 2

Pismo okólne wchodzi w życie z dniem podpisania.

REKTOR

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba